自动化仪表
PROCESS AUTOMATION INSTRUMENTATION
ISSN 1000-0380
CN31-1501/TH

ICP光源系统的移动台设计

陈琪,连磊磊,高勇,耿恒宝

中国地质大学（武汉）机械与电子信息学院，湖北武汉430074

Design of the Movement Station for ICP Light Source System

摘要 图/表 参考文献(0) 相关文章 (0)

友情链接 | 广告链接 | 友情链接

中国科学技术协会 www.cast.org.cn
中国仪器仪表学会
万方数据
中华工控网 gkong.com
控制工程网
电气自动化网 ea-china.com
中国仪器与测量网 elenchina
CCEUP 中能联合项目网 www.cceup.com

ABB
安控科技
B&R
Wide Plus
KOBOLD
Endress+Hauser
中科博微 MICROCYBER
KELI
FCI FLUID COMPONENTS INTERNATIONAL LLC
虹润
中创电子
SSK
Dwyer
SIPAI 西派埃
METTLER TOLEDO
SAINT-GOBAIN CERAMICS
辰竹仪表
HITE 海得控制
YOKOGAWA SHANGHAI
SHANGHAI KENT 上海肯特
SADI 上海振越仪表
Flowtontion
WANXUN Automation control
AISET
DCL
SIEMENS
ANTHONE
YUDIAN

自动化学报 ACTA AUTOMATICA SINICA

沪ICP备120323021
版权所有 © 《自动化仪表》编辑部
地址：上海市漕宝路103号 电话：021-64368180-231 传真：021-64368984 Email：pai@sipai.com
技术支持北京玛格泰克科技发展有限公司